巻線の部分放電現象に関する研究

A Study on Partial Discharge Phenomena of Winding Wires

武藤大介* Daisuke Muto 大矢 真* Makoto Oya 青井恒夫* Tsuneo Aoi 上野孝弘* Takahiro Ueno

〈概要〉

50 Hzの正弦波交流電圧における部分放電開始電圧 (PDIV) を評価し、巻線の形状や環境条件が部 分放電特性に与える影響とそのメカニズムを考察した。種々の絶縁材料を被覆した電線のツイストペ アを用いてPDIV 向上に対する絶縁層の厚膜化と低誘電率化の効果を示すとともに、モデル計算によ るPDIV 推定の妥当性を明らかにした。また、25 ~ 230℃におけるツイストペアのPDIV は温度上昇 に伴い低下することを確認し、その支配的要因が空気の火花電圧と絶縁材料の誘電率の温度特性であ ることを示した。さらに、平角線を並行に配置した試験片のPDIV は相対湿度95%において大幅に低 下し、これが電線表面に存在するイオン性汚損物が主要因の一つであることを検証した。

1. はじめに

小特集

近年,エネルギー資源の枯渇や環境問題を背景にハイブリッ ド自動車(HV)や電気自動車(EV)など電気モータを動力とし た車両が急速に普及している。車両の動力性能や燃費向上の観 点から搭載される駆動モータには出力密度の向上,すなわち高 出力化と小型化が要求されている。これらの課題に対して電圧 の上昇が効果的な対策であることから,500 Vを超える高電圧 で運用されている車両もある。一般的にこれらのモータはイン バータによって駆動され,細やかな制御や省電力化を達成して いる。一方,インバータの高速スイッチングに伴い発生するサー ジがモータのコイル絶縁に及ぼす影響が懸念されており,イン バータサージに起因する部分放電現象と絶縁劣化,その評価技 術や耐部分放電性を有する絶縁材料に関する研究が数多くなさ れている。

古河電工と古河マグネットワイヤはモータの高電圧化と部分 放電に対するコイル絶縁の強化にいち早く取り組み,従来にな い絶縁構造を有する厚膜平角線を開発した。当社の開発品は小 型HVのモータステータコイルとして採用され,モータの小型 軽量化,車両の燃費向上に貢献している¹⁾。

本報では,巻線の部分放電現象とそのメカニズムに関する筆 者らの研究成果を報告し,さらに,巻線の部分放電特性の向上 に対する当社の取り組みについて紹介する。 その発生メカニズムを明確にすることは重要である。特に部分 放電開始電圧 (Partial Discharge Inception Voltage : PDIV)を 把握することは極めて重要である。一般的に巻線のPDIV は電 界強度とパッシェン曲線を用いて推定される²⁾。例えば,有限 要素法等の電界解析によりツイストペアの空気ギャップの電界 強度とギャップ距離の関係を評価し,パッシェン曲線と電界強 度が一致するときの印加電圧をPDIV推定値とする。また, Dakinらは,円柱電極で挟んだ絶縁体のPDIVが絶縁体の厚さ と比誘電率の比の関数で近似できることを示している³⁾。筆者 らは,これらの手法を参考に,従来の丸線および近年HVモー タへの適用が進んでいる平角線のPDIVを推定した。

図1に、電界強度の2次元計算モデルを示す。丸線の電界計 算には導体径1 mmのツイストペアモデルを用いた。空気 ギャップの最短距離を1 µmに設定し、電線間に形成されるく さび状ギャップの距離と電界強度の関係を評価した。平角線の 電界計算には平面部を合わせた平行平板モデルを用いた。電線 間に10~250 µmの平行平板ギャップを与え、ギャップ距離 と電界強度の関係を評価した。平角線では、コーナー部の電界 偏歪の影響を受けないよう平面部の長さを充分に確保し、その 中央付近の電界強度を求めた。電界強度の計算には高速表面電 荷法を用いた。図2に示すように、空気ギャップの電界強度が パッシェン曲線と一致するときの導体間の電圧をPDIV推定値 とした。

2. 巻線の部分放電現象

2.1 部分放電開始電圧 (PDIV) の推定

部分放電はコイルの絶縁劣化に強く影響を及ぼすことから,

^{*} 研究開発本部 高分子技術研究所



図1 電界強度の計算モデル Analysis model for electric field calculation.





図3に、ツイストペアモデルと平行平板モデルのPDIV推定 値と絶縁厚さの関係を示す。絶縁層の比誘電率は4とした。図 中にはDakinらが提唱した式(1)による計算値も併記した。 $V = 163 (t/\varepsilon_r)^{0.46}$ ………(1)

 $V: 部分放電開始電圧 [V_{rms}] <math>\varepsilon_r: 絶縁層の比誘電率$ t: 絶縁層の厚さ [µm]



図3 PDIV 推定値と絶縁厚さの関係 Estimated PDIV as a function of insulation thickness.

いずれの推定においても絶縁層が厚いほどPDIVが増大する 結果が得られた。これは経験的な部分放電現象に定性的に一致 する。式(1)の計算値は絶縁厚さ30 µm以下の領域でツイスト ペアモデルの推定値とよく一致した。このことは、エナメル線 のツイストペアにおいて観測されたPDIVが式(1)の計算値と 概ね一致するとした実験結果⁴⁾に符合する。一方、ツイストペ アモデルと平行平板モデルを比較した場合,絶縁厚さが40μm を越えると両者の推定値に差が現れた。絶縁層が厚いほどその 差が拡大し,平行平板モデルから得られる推定値の方が低い結 果となった。これは,絶縁層が厚い場合には両者の電界分布に 差異が生じることに起因する。図4に,絶縁厚さによる空気 ギャップの電界分布の違いを示す。絶縁厚さが30μmの場合 には両モデルのギャップ距離と電界強度の関係はよく一致する が,100μmの場合にはわずかに異なり,パッシェン曲線と接 する電界強度は平行平板モデルの方が大きい。これが平行平板 モデルのPDIV推定値がツイストペアモデルより小さく見積も られた理由である。この結果について,電線間の最短ギャップ 距離をd'と定義し, d'とPDIVの関係に基づき補足説明する。



図4 絶縁厚さによる電界分布の違い Difference of electric field distribution due to insulation thickness.

図5に、ツイストペアモデルと平行平板モデルのPDIV推定 値とd'の関係を示す。d'は1~120 μ m,絶縁層の厚さは30 μ m および100 μ m,比誘電率は4とした。同図から、PDIVはd'に 依存して変化し、あるギャップ距離において極小値(V_{min})を 取ることがわかる。また、絶縁層が厚いほど V_{min} が得られる ギャップ距離(d'min)は大きくなる。具体的には、絶縁厚さ 30 μ mの場合はd'min = 25 μ mにおいて V_{min} = 720 V,100 μ m の場合はd'min = 50 μ mにおいて V_{min} = 1210 Vである。これら の数値はツイストペアモデルと平行平板モデルで等しく、本検 討の範囲において導体形状に依存しない。つまり、絶縁層の厚 さと誘電率が同じであれば、推定される PDIVの最小値は一致 する。これは、ツイストペアモデルのd'minにおけるギャップ 電界がほぼ平等電界であることが理由である。



図5 PDIV 推定値とギャップ距離の関係 Estimated PDIV as a function of gap distance.

ここで、前述した2つのモデルのPDIV推定値の差異を再考 する。ツイストペアモデルは、図5のd'=1の場合に該当する。 このときのPDIV推定値を V_{TP} とする。平行平板モデルの PDIV推定値は V_{min} に等しい。**表1**に V_{TP} と V_{min} を比較する。 PDIV推定値の差($\Delta V = V_{TP} - V_{min}$)は、絶縁厚さが30 μ mの 場合に15 V、100 μ mの場合に100 Vとなった。つまり、絶縁 層が厚いほど ΔV が大きくなる。このことは、図3に示したツ イストペアモデルと平行平板モデルにおけるPDIV推定値の相 違を説明している。同時にこの結果は、電線同士が接するよう に配置されたツイストペアで観測されるPDIVは、絶縁層の厚 さと誘電率から想定されるPDIVの最小値とは必ずしも一致し ない可能性があることを示唆する。実用上重要となるPDIVの 最小値の推定や評価においては電線間のギャップ距離の考慮が 重要である。

表1 PDIV 推定値の差異 Difference of estimated PDIV.

Insulation Thickness [µm]	Estimated PI	ΔV	
	V_{TP} (PDIV of twisted pair)	<i>V_{min}</i> (Minimum PDIV)	$(=V_{TP}-V_{min})$
30	735	720	15
100	1310	1210	100

本節では、数値計算を用いてツイストペアモデルと平行平板 モデルのPDIVを推定し、絶縁層の厚さが40 µmを越えた場合 に両者のPDIV推定値に差異が生じた。その理由が電界分布の 違いであることを示し、PDIVの推定に際しては電線間の ギャップ距離を考慮することの重要性を述べた。本検討で得ら れた知見は、とりわけPDIV向上を目的とした厚膜巻線の絶縁 設計や部分放電の評価を行う上で有益な情報を与えるものと考 える。

2.2 PDIVの絶縁厚さ・誘電率依存性

前節で述べたようにPDIVは絶縁層の厚さと誘電率に依存す る。筆者らは、種々の絶縁材料を被覆した電線のツイストペア を用いて、これらの関係を調査した。

表2に実験に用いたサンプルを示す。導体の直径は1 mm, 絶縁層の厚さ(t)は29~107 μ m,比誘電率(ε_r)は2.9~4.5 である。絶縁層の材料には、ポリアミドイミド (PAI)、ポリエー テルエーテルケトン(PEEK),ポリフェニレンサルファイド (PPS) およびポリエチレンテレフタレート (PET) 樹脂を用い た。Sample 1はワニス化したPAI樹脂を導体上に焼き付けて 絶縁層を形成したエナメル線である。その他は,樹脂を導体上 に押出して絶縁層を形成した押出被覆電線である。Sample 5 は、PEEKとPPSを均等の厚さに積層した。比誘電率は、 100 Hzにおける電線の静電容量から算出した。静電容量の測 定には3531 Z HiTester (日置電機製)を用いた。PDIVの測定 にはツイストペアを試験片として用い、次の方法で実施した。 温度25℃,相対湿度50%に制御された恒温恒湿槽に試験片を 設置し、導体間に50 Hzの正弦波交流電圧を50 V/sの昇圧速 度で印加し、放電電荷量が10 pCを超えたときの印加電圧を PDIVとした。部分放電の検出にはKPD2050(菊水電子工業製) を用いた。1回の実験で繰り返し5回測定し、そのうちの2~5 回目のデータを採用してN=3(3回の実験)の平均値ならびに 最小値と最大値を求めた。

表2 テストサンプル Test sample.

sample	Conductor diameter	Insulation thickness (t)[µm]	$\begin{array}{c} \text{Relative} \\ \text{permittivity} \\ (\varepsilon_r) \end{array}$	Insulating material
1	Φlmm	36	4.5	PAI
2		29	2.9	PEEK
3		36	3.1	PEEK
4		46	3.2	PPS
5		72	3.2	PEEK/PPS
6		107	3.6	PET

表3および図6に実験結果を示す。これらには、パッシェン 曲線および式(1)から得られるPDIV推定値も併記した。図中 に示したエラーバーは測定値の最大値と最小値を表す。なお、 図の横軸には絶縁厚さの2倍(導体離隔距離)を比誘電率で除し た値を取った。この実験により、絶縁層が厚いほど、また誘電 率が小さいほどPDIVが上昇する結果が得られた。具体的には、 例えばsample 4と sample 5の比較により絶縁層が厚いほど PDIVが高く, sample 1と sample 2あるいは sample 3の比較 により誘電率が小さいほど PDIV が高いことがわかる。観測さ れた PDIV はパッシェン曲線から得た推定値や式(1)から求め た計算値とよく一致し,前節で述べた PDIV 推定の妥当性が示 された。より厳密には、パッシェン曲線による推定値は観測さ れた PDIV の最小値に近いと言える。これについては初期電子 の供給不足などに起因して PDIV が高めに観測された場合があ るものと推測される。式(1)も測定結果をよく近似しているこ とから簡易的な PDIV の推定に有効であると言える。ただし、 巻線の絶縁設計においては PDIV の最小値を把握することの重 要性が高いことから、パッシェン曲線を用いた推定がより適切 であると考えられる。

表3 試験結果 Test result.

sample	$2 t/\varepsilon_r$	Measured PDIV [V _{peak}]		Estimated PDIV [V _{peak}]	
		Average	Minimum	Paschen curve	Equation (1)
1	16.0	775	728	750	823
2	20.0	830	788	830	912
3	23.2	902	849	860	977
4	28.8	1055	994	990	1078
5	45.0	1330	1245	1220	1325
6	58.8	1501	1445	1430	1506



図6 PDIVの絶縁厚さ、誘電率依存性 Thickness and relative permittivity dependence of PDIV.

本節では、種々の絶縁材料を被覆した電線のツイストペアを 用いた50 Hz交流電圧におけるPDIVの測定結果を示した。 PDIV向上に対する絶縁層の厚膜化と低誘電率化の効果が確認 され、さらに観測されたPDIVはパッシェン曲線と空気ギャッ プ電界から見積もられた推定値とよく一致した。これにより数 値計算によるPDIV推定の妥当性を明らかにした。

2.3 環境の影響

巻線は過酷環境下で用いられることから,環境が部分放電現 象に与える影響とその発生メカニズムを明確にすることは実用 上重要である⁵⁾。本節では,温度と湿度がPDIVに与える影響 に関する筆者らの知見を述べる。

2.3.1 PDIVの温度依存性

種々の絶縁材料を被覆した電線のツイストペアを用いて、 PDIVの温度依存性を調査した。試験には、絶縁材料が異なる 3種類の電線 (Sample A ~ C)を用いた。Sample A は誘電特性 を改良したPAI, Sample B はPAI, Sample C はPEEKである。 導体の直径は1 mm、絶縁層の厚さは30 μ mである。PDIVの 測定にはツイストペアを試験片として用い、次の方法で実施し た。温度が制御された恒温槽に試験片を設置し、導体間に50 Hzの正弦波交流電圧を50 V/sの昇圧速度で印加し、放電電荷 量が10 pCを超えたときの印加電圧をPDIVとした。部分放電 の検出にはKPD2050 (菊水電子工業製)を用いた。測定温度は 25~230℃とし、所定の温度に到達後、速やかに測定した。各 温度において繰り返し5回測定し、そのうちの2~5回目のデー タを採用してN=3(3回の実験)の平均値を求めた。

図7に、PDIVの温度依存性を示す。図には、それぞれのサ ンプルの25℃におけるPDIVを基準(100%)とした場合の保持 率を示した。この結果から、温度上昇に伴いPDIVは低下する 傾向を示し、その低下率は絶縁材料によって異なることがわか る。PDIVの温度依存性については、空気密度の変化に起因す る火花電圧の低下が影響すると考えられる。例えば、CIGRE Method-II電極を用いた絶縁シート間の空気ギャップにおける PDIVの室温から80℃の温度特性が主に相対空気密度によって 説明できるとした実験結果⁶⁾がある。そこで、本実験で観測さ れた25~230℃における温度依存性を、空気の火花電圧と絶 縁材料の誘電率の温度依存性の観点から考察した。



Temperature dependence of PDIV.

PDIVはパッシェン曲線で示される気体の火花電圧と空気 ギャップの電界強度の関係で定まると考えられる。平等電界に おける気体の火花電圧*V*sは、気圧p[Torr]とギャップ距離 d[m]との積の関数で表される。ここで、気圧pは気体の密度 p[kg/m³]に置き換えて考えることができる。

 $V_s = f(pd) = f(\rho d) \quad \dots \quad (2)$

また,気体の状態方程式から気圧一定の下では密度 *p* は絶対 温度 *T* [K] に反比例する。

 $\rho T = \text{const.} \cdots \cdots \cdots \cdots (3)$

これらの関係から、高温では気体密度の変化により*Vs*が低下すると考えられる。そこで、温度上昇に伴う*Vs*の変化を推算し、これを考慮したPDIVを電界解析により推定した。図8 に、*Vs*の温度依存性を推定した結果を示す。気圧は一定とし、 図中にはツイストペアにおけるギャップ間電圧の計算例を併記 した。*Vs*の最小値よりも右側の領域,すなわち実質的にPDIV に影響するギャップ距離においては,高温ほど*Vs*が小さい結 果が得られた。



Gap distance (d)



図9に、 V_s の温度依存性を考慮したPDIVの推定結果を示す。 この推定では、絶縁層の厚さと誘電率は温度依存性がないと仮 定した。図中にはSample A ~ Cの実測値を併記した。 V_s の温 度依存性を考慮したPDIV 推定値は高温ほど低下する傾向を示 し、定性的には実測値と同じ傾向を示した。しかしながら、厳 密には150℃以上においては両者に乖離がみられ、推定値は実 測値よりも大きく見積もられた。特にSample BやSample Cと 比較した場合に差が顕著に表れている。つまり、 V_s の温度依 存性の考慮だけではPDIVの温度依存性における絶縁材料間の 差異を説明できない。



図9 V_s の温度依存性を考慮した PDIV の推定 Estimated PDIV based on temperature dependence of V_s .

次に、絶縁材料による差異を誘電率の温度依存性の観点から 考察した。図10に、各絶縁材料の比誘電率(ε_r)の温度特性を 示す。比誘電率は100 Hzにおける電線の静電容量から求めた。 同図より、それぞれの絶縁材料が異なる温度特性を有すること がわかる。25℃における値を基準にすると、Sample Aは 150℃以上で微増、Sample Bは単調に増大、Sample Cは150℃ 以上で急増した。一般的に、絶縁層の誘電率が大きいほど空気 ギャップの分担電圧が増大するためPDIVは低下すると考えら れる。つまり、観測された高温下のPDIVは、前述したVsの 低下に加えて、 ε_r の増大の影響を受けることが予想される。



図10 誘電率の温度依存性 Temperature dependence of permittivity.

図11に, *Vs*と*ε*, の温度依存性を考慮したPDIVの推定結果 を示す。いずれのサンプルにおいても推定値と測定値がよく一 致し, 両者の差は3%以下に収まった。以上の結果から, 観測 されたPDIVの温度依存性を特徴付ける支配的要因が, 空気の 火花電圧と絶縁材料の誘電率の温度依存性であることが示され た。



図11 $V_s \geq \varepsilon_r$ の温度依存性を考慮した PDIV の推定 Estimated PDIV based on temperature dependence of V_s and ε .

本節では、50 Hzの正弦波交流電圧を用いたツイストペアの PDIV温度依存性の測定結果を示した。PDIVは温度上昇に伴 い低下することを確認し、その支配的要因が空気の火花電圧と 絶縁材料の誘電率の温度特性であると結論づけた。本検討で示 した知見は、特にHVモータなど高温環境での使用が想定され る巻線の部分放電現象の理解や絶縁設計に役立つものと考えら れる。

2.3.2 PDIVの湿度依存性

筆者らは、平角線を用いて50 Hzの交流電圧におけるPDIV の湿度依存性を評価した。図12に試験片と実験方法を示す。2 本の平角線のフラット面同士を並行に配置して樹脂製クリップ で固定したものを試験片とした。厚さ50 μmの絶縁性スペー サを挟むことで電線間に平行平板状の空気ギャップを形成し た。試験片の有効長は約100 mmである。絶縁層の厚さは40 μm,材料はポリアミドイミド (PAI) およびポリフェニレンサ ルファイド (PPS)である。PDIVの測定には、PDIVの測定は 次の方法で実施した。温度と湿度が制御された恒温恒湿槽に試 験片を設置し、正弦波の交流電圧を印加し放電電荷量が10 pC を超えたときの電圧をPDIVとした。電圧の周波数は50 Hz, 昇圧速度は50 V/sである。部分放電の検出にはKPD2050(菊 水電子工業製)を用いた。測定温度は25℃,相対湿度は50~ 95%とし,所定の条件に安定した後,速やかに測定した。各湿 度において繰り返し5回測定し,そのうちの2~5回目のデー タを採用してN=3(3回の実験)の平均値を求めた。



図12 試験片と実験方法 Specimen and test setup configuration.

図13に、平角線を用いたPDIVの湿度依存性を示す。図には、 25℃/50% RHにおけるPDIVを基準(100%)とした場合の保 持率を示した。いずれもPDIVの湿度依存性が確認され、相対 湿度95%において大きく低下した。PDIV保持率は、相対湿度 95%においてPPSが80%、PAIが74%となった。図14に、相 対湿度による部分放電の挙動の違いを示す。部分放電開始時の 放電電荷量は、相対湿度50%において約100 pCに対し、相対 湿度95%では約10 pCであった。高湿度のPDIV低下に加えて、 PD発生時の放電電荷量が小さいことが特徴的である。



図13 PDIVの湿度依存性 Relative humidity dependence of PDIV.



図14 相対湿度によるPD挙動の違い Difference of PD behavior due to relative humidity.

高湿度下でPDIVが低下した要因を考察する。PDIVの湿度 依存性については、多くの実験結果やそれを説明するモデルが 報告されている。例えば、吸水による絶縁層の誘電率の増大7)、 水分量増加による空気の絶縁性の低下や絶縁体表面の水滴によ る電界の強調⁸⁾,付着物の影響⁹⁾などがある。このうち,吸水 による絶縁層の誘電率の増大の可能性について, PPS平角線で 調査した結果,水中に24時間浸漬した後のPPSの誘電率の変 化は室温放置と比較して約3%の増加に止まった。この誘電率 の変化に起因するPDIVの低下は1~2%と推定され、観測さ れた実験結果を説明できない。そこで、これまでの報告事例を 参考に絶縁層の表面状態に着目し、とくに電気特性に影響を及 ぼすことが予想される表面汚損の影響を調べた。まず、PDIV の測定に用いた電線の表面に付着した物質をEPMAにより同 定した結果、Na,K,Clが検出された。これらは、サンプリ ング時など電線に素手で触れた際に付着したものと考えられ る。これらが絶縁物の表面に付着した場合、湿潤状態において は表面の電気伝導に影響を及ぼすことが知られている。例えば、 高圧電線用碍子の海塩汚損環境下における絶縁性に関する報告 事例10)は数多くある。そこで、素手で触ることによる表面の 汚損 (Na, K, Clなどの付着) が高湿度環境の PDIV に影響す ると仮説を立て、表面を洗浄し付着物質を除去した電線と、洗 浄後に再度表面を満遍なく素手で触れた電線を用いてPDIVの 湿度依存性を評価し、仮説を検証した。洗浄は、電線を純水に 浸した後に清潔なウェスで水分を拭き取ることにより行った。 なお、洗浄後に前記の汚損物質が除去されていることを EPMAにより確認した。

図15に、電線表面を純水で洗浄した場合と洗浄後に再度素 手で触れた場合のPDIV湿度依存性を示す。絶縁層はPPS樹脂 である。表面を純水で洗浄した場合には明確な湿度依存性は認 められず、PDIVはほぼ一定となった。一方、洗浄後に素手で 触れた場合には再び湿度依存性を示し、PDIVが低下した。こ れらの結果から、電線表面の汚損、おそらくNa、K、Clを含 む物質の存在が、PDIVの湿度依存性に強くに影響を及ぼした と考えられる。高湿度環境でPDIVが低下するメカニズムは、 前記のイオン性汚損物による電線表面の電気伝導性の上昇に起 因する空気ギャップ電界の増大が考えられる。なお、電線表面 を洗浄したことでPDIVの低下が認められなかったことから、 空気中の水分量増加による火花電圧の変化の影響は明確には現 れなかったと言える。





本節では、2本の平角線を、図12に示すように並行に配置した試験片を用いて50 Hz交流電圧におけるPDIVの湿度依存性の測定結果を述べ、観測された高湿度下におけるPDIVの低下が電線表面に存在するイオン性汚損物に起因する可能性が高いことを示した。前述のように、PDIVの湿度依存性については様々な影響要因が考えられ、現象の解明にはより詳細な検討を要すると考える。

3. 巻線の高PDIV化への取り組み

ハイブリッド自動車(HV)や電気自動車(EV)が急速に普及 する中,当社はこれらの駆動モータの高電圧化と部分放電に対 するコイル絶縁の強化にいち早く取り組み,従来にない絶縁構 造を有する平角巻線を開発した。

図16にHV駆動モータ用の平角巻線の構造を示す。平角導体を採用し占積率の向上を実現するとともに、絶縁層の厚膜化によって高いPDIVを確保した。絶縁層はエナメル層とその外周に設けた熱可塑性脂樹脂層との二層構造を有し、従来のエナメル線では困難であった絶縁層の厚膜化を高い品質で達成した。熱可塑性樹脂の適用においては、巻線加工や車載時の使用環境に十分配慮し、機械特性、耐熱性ならびに耐オイル性等に優れた材料を選定した。開発した平角巻線の優れたPDIVと巻線加工性は相間絶縁紙の廃止やコイルエンドの縮小化といったモータステータの技術革新を支え、モータの小型軽量化および車両の燃費向上に貢献している。



Structure of developed Winding Wires.

また,絶縁材料の低誘電率化に向けて気泡を含むエナメル樹 脂の開発にも取り組んでいる。この技術によって絶縁層の誘電 率を大幅に下げることが可能になる。図17に,気泡を含む PAIを絶縁層としたエナメル線の誘電率と空隙率の関係を示 す。絶縁層の空隙率を高くするほど誘電率を低くすることがで きる。この技術は巻線のみならず他用途への応用展開が期待で きる。



図17 PAIの比誘電率と空隙率の関係 Relative permittivity of PAI as a function of porosity.

4. まとめ

部分放電開始電圧 (PDIV) の数値計算と実測により、巻線の 構造や環境条件が部分放電特性に与える影響を調査し、そのメ カニズムを考察した。まず、パッシェン曲線と空気ギャップ電 界の数値計算によりツイストペアモデルと平行平板モデルの PDIVを推定した結果、絶縁層が40 µmを越えた場合に両者の PDIV 推定値に差異が生じ、これが空気ギャップの電界分布の 違いに起因することを示した。電線同士が接するように配置さ れたツイストペアで観測されるPDIVは、絶縁層の厚さと誘電 率から想定されるPDIVの最小値とは必ずしも一致しない可能 性があることが示唆され、実用上重要となる PDIV の最小値の 推定や評価に際しては電線間のギャップ距離の考慮が重要であ ることを述べた。次に、種々の絶縁材料を被覆した電線のツイ ストペアを用いて50 Hzの交流電圧における PDIV を測定した 結果、推定値と測定値がよく一致することを確認した。これに より数値計算によるPDIV推定の妥当性と絶縁層の厚膜化と低 誘電率化の効果を定量的に示した。さらに、温度と湿度の環境 条件が50 Hzの交流電圧を印加した場合のPDIVに与える影響 を調査した。25~230℃におけるツイストペアのPDIVは明確 な温度依存性を示し、高温ほど低下した。この温度依存性を特 徴づける支配的要因が、

空気の火花電圧と絶縁材料の

誘電率の 温度特性であることを示した。また、平角線を合わせた試験片 のPDIVは相対湿度95%において大幅に低下し、これが電線表 面に存在するイオン性汚損物が主要因の一つであることを示し た。おわりに、巻線の部分放電特性の向上に対する当社の取り 組みについて、HV 駆動モータ用平角巻線とエナメル線の低誘 電率化技術を紹介した。

5. おわりに

本報では,巻線の部分放電現象とそのメカニズムに関する筆 者らの研究成果を数値解析や実験結果を中心に報告した。得ら れた知見は,高電圧かつ過酷環境下で用いられる巻線,特に HVやEVの駆動モータ用巻線の部分放電の評価や現象の理解, ならびに絶縁設計を行う上で有益な情報を提供するものと考え る。

参考文献

- 高崎,神谷,水谷,金岩,加藤,梅田:"小型ハイブリッド車の モータステータの開発", 2012 JSAE Annual Congress (Spring) EV, HEV System Ⅲ-①, (2012), 5.
- Hitoshi Okubo, Yonghu Lu and Naoki Hayakawa: "Partial discharge characteristics of inverter-fed motor coil samples under ac and surge voltage conditions", 2003 Annual Report. Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena, (2003), 589.
- T. W. Dakin, H. M. Philofsky and W. C. Divens: "Effect of Electric Discharges on the Breakdown of Solid Insulation", AIEE Part I: Communication and Electronics, 73 (1954), 155.
- 4) 島本: "電子機器・部品の複合加速試験と信頼性評価技術", (1998), 143.
- 5) 脇本,高橋,香田,滝澤,石田: "EV,HEVモータの高電圧絶縁 に関する-車両環境を考慮した部分放電開始電圧への影響-", デンソーテクニカルレビュー,16 (2011),68.
- 小山, 栗本, 村上, 長尾: "絶縁シートを用いた CIGRE Method - II 電極における部分放電開始電圧の温度・湿度依存性", 平成 24年電気学会全国大会講演論文集 2-061, (2012), 72.
- 7) Y. Kikuchi, T. Murata, Y. Uozumi, N. Fukumoto, M. Nagata, Y. Wakimoto, T. Yoshimitsu: "Effects of Ambient Humidity and Temperature on Partial Discharge Characteristics of Conventional and Nanocomposite Enameled Magnet Wires", IEEE Trans. Diel. Elec. Insul., 15 (2008), 1617.
- M. Fenger, G.C. Stone: "Investigation of the effect of humidity on partial discharge activity in stator windings", Proc. of 7th International Conference on Properties and Applications on Dielectric Materials, 3 (2003), 1080.
- 小山,横見,栗本,村上,長尾: "CIGRE Method II 電極系の 部分放電開始電圧に湿度および付着異物が及ぼす影響"電気学 会誘電・絶縁材料研究会資料 DEI-13-045, (2013), 27.
- 10) 小林, 松崎, 新子谷, 木股: "架空送電線用複合がいしの開発(その2)" 古河電工時報, 第108号, (2001), 55.